METHOD OF PROCESSING GLASS

Publication number: JP63114866

Publication date: 1988-05-19
Inventor: HATA CHIF

HATA CHIEMI; HARA KOICHI; IZUMITANI TETSUO

Applicant: HOYA CORP

Classification:

- international: C03C15/02; B24B37/00; C03C15/00; B24B37/00;

(IPC1-7): B24B37/00; C03C15/02

- European:

Application number: JP19860258489 19861031 Priority number(s): JP19860258489 19861031

Report a data error here

Abstract of JP63114866

PURPOSE:To make it possible to obtain an optical surface having a high optical efficiency and a high mechanical strength, by polishing the surface of a glass workpiece with the use of polishing liquid in which polishing abrasive particles are dispersed in etching liquid after the surface of the glass workpiece having been ground is subjected to etching treatment. CONSTITUTION:The surface of a glass workpiece having been ground with the use of abrasive particles of about #400 to #1,500 is subjected to optical etching treatment using acid etching liquid if silicate group glass is used or alkali etching liquid if phosphate group glass is used, in order to remove a process deformed layer on the surface of the glass workpiece by about 50 to 500mu. Then, the surface of the glass workpiece thus subjected to the etching treatment, is polished by polishing liquid in which the similar kind of etching liquid is dispersed with pulverized powder of cerium oxide and pulverized powder of aluminum oxide which have a particle size of about 5 to 200 mum, pulverized powder of silica having a particle size of 5 to 100 mum and the like, and further, is dispersed with one or more than two kinds of pulverized particles of such as zirconia, titania and the like with the use of dispersion medium. Thus, it is possible to obtain a glass workpiece having a glass surface with a high optical efficiency and a high mechanical strength but having no process deformation, micro- cracks, scratches and the like.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(IP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-114866

(5) Int Cl.4

識別記号

广内整理番号

63公開 昭和63年(1988)5月19日

B 24 B 37/00

C 03 C 15/02

H-8308-3C

F-8308-3C 8017-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

匈発明の名称

ガラスの加工方法

20特 顧 昭61-258489

昭61(1986)10月31日 突出 顔

②発 明 者

理

智 恵 美 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

者 何発 眀 原 光

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

明 泉 ②発 者 谷 徹 Ėß

畑

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

ホーヤ株式会社内

ホーヤ株式会社 创出 願 人

弁理士 朝倉 正幸 東京都新宿区中落合2丁目7番5号

1. 発明の名称

34

ガラスの加工方法

- 2、特許請求の範囲
 - 1 研削加工されたガラス表面をエッチング処理し た後、研磨用砥粒をエッチング液に分散してなる 研磨液にて、エッチング処理されたガラス表面を 研磨することを特徴とするガラスの加工方法。
 - 2 前記の研磨液がアルカリ性であり、これに分散 された研磨用砥粒が酸化セリウム、アルミナ、シ リカ、 ジルコニア およびチタニアの少なくとも 1 種であることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載のガラスの加工方法。
 - 前記の研阅波が酸性であり、これに分散した研 磨用砥粒が酸化セリウム、アルミナ、シリカ、ジ ルコニアおよびチタニアの少なくとも1種である ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のガ ラスの加工方法。
 - 前記の研磨液中にガラスを浸漬し、液温20~70 ℃で研磨することを特徴とする特許請求の範囲第

1~3項のいずれか1項記載のガラスの加工方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ガラスの研磨加工技術に関するもの で、さらに詳しくは、被加工ガラスの表面を無傷 でマイクロクラックも加工歪み関もない高い光学 的精度を有するガラス面に加工する技術に関する ものである。

[従来の技術]

ガラスの研磨加工は比較的粗い砥粒(# 400~ 1500)を用いてガラスを研削した後、酸化セリウ ム粉末やアルミナ粉末などの研磨用砥粒を水に分 散させた研磨波をガラスに供給し、研磨液によっ てガラス表面に形成される水和層を、研磨用版粒 で削り取ることにより、ガラス表面を光学面に仕 上げる方法で従来行なわれてきた。しかし、この 方法で得られる光学研磨ガラスは、一般にその機 板的強度が非常に小さいのが通例である。その理 由は、上記のような方法でガラスを研磨加工する と、研磨面に数μμの加工歪み層が形成され、そ

特開昭63-114866 (2)

の加工歪み圏に光学的には検知されない無数のマイクロクラックが存在するためと考えられている。 つまり、加工歪み圏は光学研磨ガラスの耐熱衝撃 性を低下させる大きな原因となっている。

ガラスを研磨する別法として、研削加工されたガラス表面に化学的なエッチング処理を施す方法が知られている。この方法によれば、前記のような研磨法で得られるよりも、ほぼ10倍も機械的強度の高いガラスを得ることができる。しかし、エッチング処理したガラスは表面が粗くなり、面特度も苦しく劣化するため、光学的な用途には使用できない。

[発明が解決しようとする問題点]

従来の研磨加工法や化学的エッチング法による ガラスの加工品は、上記した如く、機械的強度と 光学的性能を同時に満足できない点で問題があるさ 本発明は、これらの問題点を解決するためになさ れたもので、従来の研磨加工法で得られた光学的 性能と同質またはそれ以上の光学的性能を有し、 かつ化学的エッチング法で得られたものと同等の

リ、苛性ソーダなどのアルカリ性溶液を、濃度 5 ~40 w t % 、温度 20~ 95 ℃ で使用してエッチングを 行い、研削加工面を 50 μ m ~ 500 μ m 除去する。

研磨用砥粒としては、酸化セリウム微粉末(粒径 5~200m μ)、酸化アルミニウム微粉末(粒径 5~100m μ)、シリカ微粉末(粒径 5~100m μ)などの外、ジルコニア、チタニアなどの微粉末がいずれも使用可能であって、これらの1種または2種以上を前記の分散媒に分散せしめて研磨液とする。

研磨皿には、ポリウレタン、ポリテックス等の市販の研磨布又はピッチ皿を用いるのが好ましい。 研磨皿択は被研磨ガラスの硬さ、化学耐久性等を 考慮して選択されることはもちろんである。

・ 研磨方法は、上記した研磨液に被研磨ガラスを 機械的強度を備えた研磨ガラスに仕上げることが できるガラスの加工法を提供する。

[問題点を解決するための手段]

研削加工されたガラス表面のエッチング条件は、 ケイ酸塩系ガラスの場合、フッ酸と硝酸又は硫酸混液、酸性フッ化アンモンなどのフッ酸系酸性溶液を、濃度 0.1~10wtx 、温度20~60℃で使用してエッチングを行い、研削加工面を50μm ~ 500μm 除去する。リン酸塩系ガラスの場合、苛性カ

没演して行ない、被温はヒーター等により、被研究ガラスの種類により適温に保たれる。研路機のタイプは、オスカー型又は遊鬼運動型、振動式研磨機等のいずれの方式をも使うことできるが、タイプによって、没液方法や液温コントロールに注意する必要がある。

本発明の研磨工程では、エッチングと研究が同時に進行する。すなわち、エッチングおよびリーチング作用により表面層に極めて決ちされやすが形成され、これを低荷のもとで研磨用 がが成され、この2つの作用がパランス かない が除去して行く。この2つの作用がパランス 少な行することにより、加工 歪み 関の 面 精度を持つ 研 題面が得らる。

30分~ 100時間の本発明の研磨加工により、光学的性質としては従来の研磨法の精密研磨面と同等で、面積度 λ / 2 ~ λ / 10 (λ = 6380) 、面相さ 5 Å ~ 30 Å の研磨ガラスを得ることができる。この研磨カラスのは、従来の研磨法で得られた研磨ガラスの抗折強度に比較して、 2 ~ 8 倍の強度

を示す。

[作 用]

本発明の加工法では、研削加工などによるマイクロクラックをエッチングにより完全に除去した 後に、低荷重の浸渍エッチング研磨が施されるため、 従来の方法のようにマイクロクラックを生じたり、 傷を発生させたりすることがなく、 高精度の光学研磨面が得られる。

[実施例]

以下、本発明の実施例について詳細に説明する。 実施例 1

リン酸塩ガラス LHG 5 (ホーヤ株式会社商品名)をアランダム砥粒の# 400、# 800、# 1500で研制後、KOH 20 wt % とNaOH 25 wt % の起液中 70℃で 1.5時間エッチング処理を施し、表面隔を約80 μ m 除去した。次いで硬さ K 1 + K 2 (九重電気株式会社製ビッチ皿の級別表示記号)のビッチ皿と、オスカー型研磨機を用い、研磨用紙数としてアルミナ微粒子 (0.05 ~ 0.01 μ m)を 10 wt % 分散させた液温 45℃のアルカリ性溶液 (KOH

10000kg / cm² で、従来の研磨法による強度2500 kg/cm² の約 4 倍の値を示した。

実施例3~6

実施例 1 、 2 と同様な手類で行った別の実施例のガラス加工条件と、加工ガラスの性状を次表に示す。この表には実施例 1 、 2 のガラス加工条件及び加工ガラスの性状も併記した。

15wt%、NaOH10wt%)からなる研磨液に、エッチング処理した前配のガラスを浸渍し、荷重10g/cm²で約2時間30分研磨加工を行なった。この加工で得られたガラスの面精度は2/2、面粗さは15%であり、抗折強度は5000kg/cm²で従来の方法による強度1800kg/cm²の約2.8倍の鎖を示した。

実施例2

ケイ酸塩ガラス 1 H G 9 1 H (ホーヤ株式会社商品名)をカーボランダム # 400、 # 800、 # 1500で研加加工した後、酸性フッ化アンモン 1.5 w t x と硝酸 0.5 w t x の混液で 1 時間エッチング処理した。 しかる後、上と同じ組成の混液に酸化セリウム 数 級 で 1 時間エッチング処理した 数 級 で 1 時間 エッチング 2 型 で なる を 没 で は、エッチング処理した 前記の ガラスを 預し、 ドング処理 した 前記の ガラスを 預し、 ドング処理 した 前記の が 5 で の 条件で、 約 3 時間 30 で、 荷銀 13 g / cm² の 条件で、 約 3 時間 の 路 2 にの 結果、 得られた ガラスの 面積度は 2 / 4、 面粗さは 10 Å であり、 抗折強度は

特開昭63-114866 (4)

表 ?

大选例	ガラス排類水	研削加工		研磨波 (W 1%)	温度	時情	4 9	初於機	面粘度	机合	抗折磷度
1	LH G 5	#1500	アルカリ NaOH 15wt% KOH 10wt% 70℃ 1.5Hr 80μm株式	A&2 03 (200A) 10% KOH 15% NaOH 10%	45°C				2/2	15Å	5000ks/al
2	LSG91H	#1500	放性フッ化アンモン1.5WT% HNOs 0.5Wt% 1.0Hr	CeO ₂ (500A) 15% 酸性フッ化アンモン 1.5% HNO ₃ 0.5%	30°C	ЗНг	13#/ai	,	2/4	10#	10000ks/al
3	LHG5	#1500	KOH 25wt% NaOH 25wt% 1.5Hr	SiO₂ (400Å)7% NaOH+KOHでph 11に誤称	50°C	10Hr	5 9 / ci	振動式	1∕5	<10 X	4000kg/ai
4	235	#1500	KOH 20wt% NeOH 20wt% 1.OHr	SiOz (100人)5% KOHでph10.5 に調整	35℃	5Hr	109/ai	,	2/4	<10Å	3500kg/al
5	1.11G8	#1500	KOH 20wt% NaOH 20wt% 1. OHr	SIO2 (200A)5X NaOH+KOHでpii 11に調整	300	4Hr	10 <i>9/d</i> i	遊野運動 タイプ	λ∕10	<10A	5000kg/al
	I.GH5	#1500	KOH 20wt% NaOH 25wt% 1.5Hr	A#2 03 (200A) 10% KOH+NaOH 5%	50°C	2. 5Hr	20 g / al	,	3/2	10%	6000kg/ai
従来技術品 L <u>GH5</u>			试会社商品名						λ	15 A	2000kg/cii

[発明の効果]

以上の通り、本発明のガラスの加工方法を実施 することにより、高光学的性能の光学面を有し、 かつ加工歪み層、マイクロクラック、傷等のない 高機械的強度を示すガラスを得ることができる。 従って、本発明の方法は加工表面層の欠陥が原因 で、破壊をおこしやすくなっているレーザーシス テムの光学素子やレーザーガラスなどの加工法と して非常に有用である。

> 出願人 ホーヤ株式会社 代理人 朝 啟 正 恭

手 続 補 正 醬

昭和61年12月] 白

特許庁長官 黑田明雄 殿

1. 事件の表示

昭和61年特許願第258489号

2. 発明の名称

ガラスの加工方法

3、 補正をする者

事件との関係 特許出順人

ホーヤ株式会社

4. 代 理 人

〒105 東京都港区西新橋 1-18-14 小里会館信 和 快 棟 特 新 事 務 所 (7222) 弁理士 朝 倉 正 幸 電話 03(580) 5617 · 5618

5. 補正の対象

明和書中「発明の詳細な説明」権

6. 組正の内容

(1) 明構想第3頁3~4行「耐熱衝撃性」を「機械



的強度」と訂正する。

- . (2) 向、第5頁 17~18行 「用いるのが好ましい。研 整血択は」を「用いることができるが、研磨皿選 択は」と訂正する。
- (3) 周、第6頁18行「5 Å」を「3 Å」と訂正する。
- (4) 向、第6頁19行「この研磨カラスのは、」を 「この研磨ガラスの抗折強度は、」と訂正する。
- (5) 同、第10頁「表1」を別紙のように訂正する。

表 1

JAM.	ガラス仲類*	WIN WI	エッチング条件	初野液 (W L%)	超段	II II	荷頭	初於精	面精度	和さ	抗折強度
1	LHG5	#1500	アルカリ NaOH 15wt% KOH 10wt% 70℃ 1.5Hr 80μm能去	A #2 03 (200A) 10% KOH 15% NaOH 10%	45°C	2. 5Hr	109/ai	オスカー	1/2	15%	5000kg/ai
2	LSG91H	#1500	版性フッ化アンモン1.5wt% HNO2 0.5wt% 1.0Hr	CCO ₂ (500人) 15% 酸性フッ化アンモン 1.5% IINO ₂ 0.5%	30°C	3Hr	13 <i>9/a</i> i	*	2/4	101	10000kg/cd
3	1.HG5	#1500	KOH 25wt% NaOH 25wt% 1.5Hr	SiOz (400A) 7X NaOII+KOHでpH 11に調整	50°C	10Hr	59/ci	抵動式	λ/8	<10%	4000kg/ci
4	Z35	#1500	KOH 20wt% Na'OH 20wt% 1. OHr	SiOz (100A)5% KOHでpH10.5 に関数	35°C	5Hr	109/ai	,,	3/4	<10%	4000kg/m
5	LHG8	#1500	KOH 20W1% NaOH 20W1% 1. OHr	SIO2 (200人) 5% NaOH+KOHでpH 11に関格	300	4Hr	109/ai	遊型運動 タイプ	2/1	<10%	3500kg/al
6	LGH5	#1500	KOH 20wt% NaOH 25wt% 1.5Hr	A # 2 O3 (200 Å) 10% KOH+NøOH 5%	50°C	2. 5Hr	20 <i>9 / c</i> ii	n	λ/2	101	6000kg/mi
	K技術品 GH5								λ	154	2000kg/di

本:ホーヤ株式会社商品名